

SiC-Diamant-Kompositwerkstoffe hergestellt durch Silizierung von Diamant-SiC-Vorkörpern

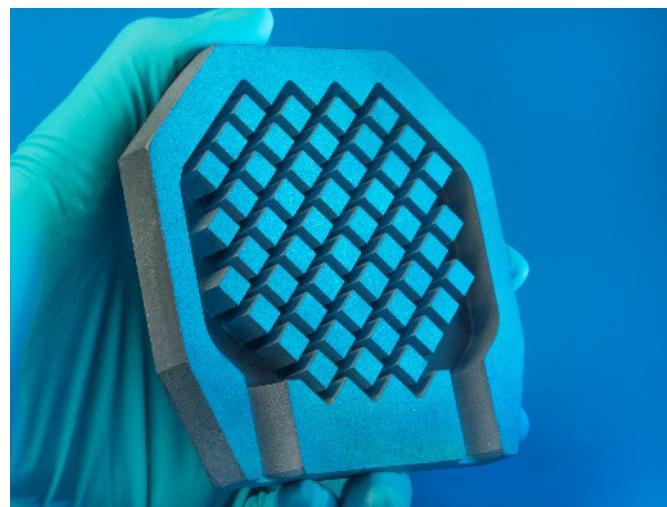
SiC-gebundene Diamantwerkstoffe mit Diamantgehalten von ca. 50 Vol.-% können drucklos durch Siliciuminfiltration von Diamant-Formkörpern hergestellt werden. Die mittlere Diamantkorngröße kann dabei zwischen 10 und 500 µm variiert werden. In gleicher Art und Weise ist es möglich, gradierte Formkörper, die aus einem SiSiC-Grundkörper bestehen und bei denen der Diamant-SiC-Komposit nur in den beanspruchten Bereichen ausgebildet ist, zu erzeugen. Durch weitere Techniken, die dem Schlickergießen sehr ähnlich sind, können außerdem großformatige SiSiC-Bauteile mit dem SiC-Diamant-Komposit beschichtet werden. Dadurch lassen sich kostengünstig verschleißfeste Komponenten unterschiedlichster Geometrie und Dimension für stark beanspruchte Bauteile herstellen.



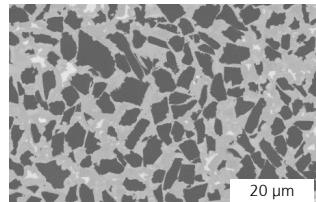
Gleitring aus SiC-Diamant.

Strahlverschleißuntersuchungen zeigen, dass diese Werkstoffe im Vergleich zu B₄C eine um bis zu Faktor 10 bessere Verschleißbeständigkeit besitzen. Bei tribologischer Beanspruchung weisen SiC-Diamant-Werkstoffe sehr niedrige Reibwerte von ca. 0,1 (Trockenlauf) auf.

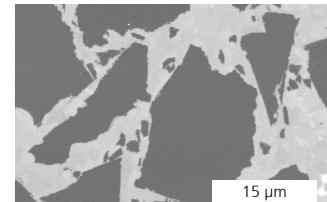
Wir bieten die applikationsorientierte Weiterentwicklung der Werkstoffe und Technologie sowie die Herstellung von Prototypen an.



Wärmetauscher aus SiC-Diamant.



Gefüge SiC-Diamant-Werkstoff (10 µm Diamant).



Gefüge SiC-Diamant-Werkstoff (50/5 µm Diamant).

Werkstoffeigenschaften

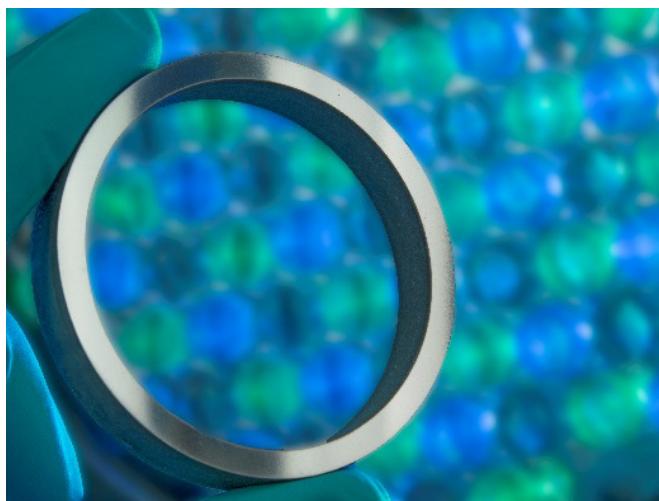
- Härte: 48 GPa (HK2)
- Restsiliciumgehalt: < 5 %
- Diamantgehalt: ca. 50 Vol.-%
- E-Modul: 525 Gpa
- Bruchzähigkeit: ~5 MPa*m^{1/2}
- Festigkeit: 450 Mpa
- Wärmeleitfähigkeit: bis 600 W/(m*K)



SiC-diamond materials and components

SiC-diamond composite prepared by liquid silicon infiltration

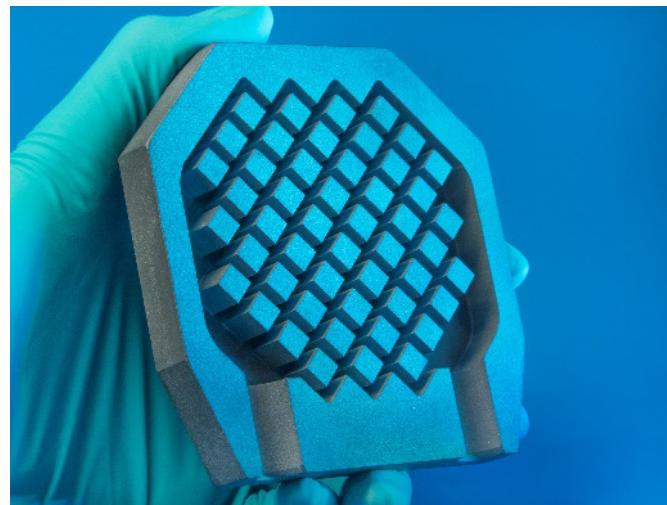
SiC-bonded diamond materials with diamond contents of approximately 50 % by volume can be prepared by pressureless infiltration of diamond-shaped bodies with silicon. The average diamond grain size can be varied between 10 and 500 µm. In the same way, it is possible to produce graded green bodies consisting of a SiSiC base body and in which the diamond-SiC composite is formed only in highly stressed areas. Further techniques very similar to slip casting can also be used to coat large-format SiSiC components with the SiC-diamond composite. This opens up the possibility of cost-effectively producing wear-resistant components of a wide range of geometries and dimensions for heavily stressed components.



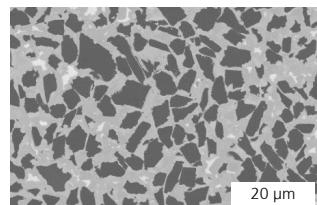
Mechanical seal made of SiC diamond.

Sand-blasting tests show that these materials have up to a factor of 10 better wear resistance than B₄C. Under tribological stress, SiC-diamond materials exhibit very low coefficients of friction of approx. 0.1 (dry running).

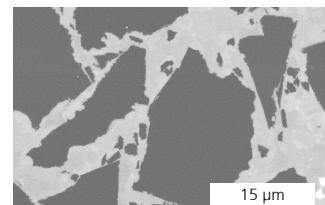
We offer further application-oriented materials and technology development, and the production of prototypes of components for testing.



Heat exchanger made of SiC diamond.



Morphology of the diamond composite.



Interface between diamond (dark) and SiC (bright).

Materials properties

- Hardness: 48 GPa (HK2)
- Residual silicon content: < 5 %
- Diamond content: 50 vol %
- Young's modulus: 525 GPa
- Fracture toughness: ~5 MPa·m^{1/2}
- Strength: 450 MPa
- Heat conductivity: up to 600 W/(m·K)

